News Release 2014/03/24

レーザー回折式粒度分布測定装置 HELOS アダプタ

粒度分布測定 HELOS インヘラー(吸入器) 用アダプタ "INHALER"発売

(株)日本レーザー(本社:東京都新宿 区西早稲田 2-14-1、電話 03-5285-0861、社長:近藤宣之)では、 独国 Sympatec 社(シンパテック http://sympatec.com/)より新たに発売さ れた、粒度分布測定装置 HELOS 用の分 散アダプタ「INHALER」の販売を 2014 年 4 月1日より開始する。

乾式粒度分布測定装置のパイオニアと して知られるSympatec 社のHELOSは、粉 末、エマルジョン、サスペンション、スプレー ミスト等の試料をそのままの状態で測定で きるレーザー回折式のオフライン粒度分布 測定装置である。HELOSシステムは、測定



部本体と分散ユニットがそれぞれ独立しており、測定対象物に応じて分散ユニットを選択し測定部本体と組み合 わせて使用する。本体測定部は全ての分散器に共通しているため、分散器の拡張が可能である。

このたび発売された「INHALER」は、HELOSの拡張分散ユニットであり、あらゆるインヘラー(吸入器)の検査・開 発のために最適化されている。本ユニットをレーザー回折式センサ HELOS/BR の測定ゾーンに取り付けることで、定 量噴霧式吸入器(MDI)、ドライパウダー吸入器(DPI)、ネブライザーの粒子について測定できる。

測定範囲は 0.25~1750 μm。ネブライザーの空気流量や傾斜角はソフトウェアでコントロール可能。また環境 温度、湿度、圧力に対する空気流量などは保存される。毎秒 2000 個までの粒子の粒度分布について、積算時 間測定・時間分解測定できる。

本製品は HELOS の分散ユニットの一つであり、HELOS システム内で使用する。従来モデルの HELOS を使用中 のユーザーには本ユニット単体での販売も行う。

以上

株式会社 日本レーザー

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-14-1

本リリース製品の営業担当者 PM グループ

E-Mail: helos@japanlaser.co.jp

URL http://www.japanlaser.co.jp/

電話 03-5285-0862 FAX 03-5285-0860

本リリースについてのお問合せ 販促業務部 部長 山田 昭正

谷口 诱

電話 03-5285-0861 FAX 03-5285-0860 E-Mail: yamada@japanlaser.co.jp